



作品番号：29529175

作品タイトル：大船遺跡

作家：田中 正秋

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：北海道 函館市

撮影年月日：2020/05/31

学術名：

クレジット表記：(c)Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：8256px × 5504px

印刷サイズ：59.9cm × 39.9cm

データサイズ：16.9MByte

ファイル形式：JPEG